



中華民國專利證書

發明第 I 705936 號

發明名稱：在液相環境中沉積金屬氧化物薄膜的方法

專利權人：國立中山大學

發明人：陳軍互、張仁懷、楊長穎

專利權期間：自 2020 年 10 月 1 日至 2038 年 12 月 24 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



109 年 10 月 1 日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。